



△ △  
吸着スペース Adsorption space

ゲート位置 Gate Position

△5	. .				SYA10-05WV	③	黄銅 Brass	スズメッキ Tin-Plating	
△4	. .					②			
△3	. .					①	ナイロン6T Nylon 6T	UL94V-0 (GF入り) UL94V-0 with GF	
△2	14. 8. 4	誤記訂正 Error correction	清水 草野	製品番号 PRODUCT No.	No.	材 料 MATERIAL	備 考 NOTE	色 COLOR	
△1	12. 9. 20	吸着スペース追加 Adsorption space add	小泉 草野						
記号 No.	年月日 DATE	変更記事 REVISION RECORD	設計 DESIGN	承認 APP		製品名 NAME	SYAウエハー ストレート型 SYA Wafer Straight type		
承認 APPROVED	K. Kusano		確認 CHECKED	K. Koizumi		一般公差 TOLERANCE	尺度 SCALE	図番 DRAWING No.	
						±0.3	5 / 1	JC-1107-12	
設計 DESIGN	T. Murakami		製図 DRAWING	T. Murakami		<b>JAPAN AUTOMATIC MACHINE CO., LTD.</b>			